



SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS INDUSTRIALES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL

Convocatoria ICV/ME 2025 Sección General

Solicitudes desestimadas provisionalmente por la Comisión de Verificación

Orden	Expediente	CIF	Razón social	Título del proyecto	Motivo de denegación	Comisión de verificación
1	MIE-010300-2024-5	B10742195	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY TCD IBERIA S.L.	Post-Quantum SE	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	23/04/2025
2	MIE-010100-2024-16	B56875016	Cyranlab S.L.U.	Diseño, desarrollo y prueba de concepto del chip fotónico Tarranix	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	23/04/2025
3	MIE-010100-2024-21	B67401513	QUALITY PHOTONIC OPTICS S.L.	Investigación de nuevas tecnologías avanzadas de ciberseguridad para el diseño y desarrollo de los componentes físicos clave de los sistemas de telecomunicaciones ópticas punto a punto (chips y FOTs)	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	23/04/2025
4	MIE-010300-2024-7	B88034392	ALCYON PHOTONICS SL	PHOTONBLOCK	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
5	MIE-010100-2024-42	B87353074	WAVE AND PARTICLE ENGINEERING SOLUTIONS, S.L.	Desarrollo y fabricación de bloques básicos de tecnología para moduladores avanzados en plataforma de GaAs (DEMOGAAS)	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025





SECRETARÍA DE ESTADO DE INDUSTRIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS INDUSTRIALES

Orden	Expediente	CIF	Razón social	Título del proyecto	Motivo de denegación	Comisión de verificación
6	MIE-010100-2024-43	B67378471	TECHNICA ELECTRONICS BARCELONA S.L.	IP PARA ARQUITECTURAS ZONALES DE MULTIPLES NODOS CONECTADOS MEDIANTE PROTOCOLOS DE CONTROL REMOTO SECURIZADOS (CRESEC)	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
7	MIE-010100-2024-28	B84454776	NEW INFRARED TECHNOLOGIES,S.L.	Plataforma fotónica sobre silicio con sensores de infrarrojo medio integrados monolíticamente (SIPIRSEN)	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
8	MIE-010100-2024-47	B70634084	Quintauris España S.L.	Plataformas de Referencia RISC-V para microcontroladores en la industria de la automoción	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
9	MIE-010100-2024-51	A48119820	Lantik S.A.M.P	Línea piloto abierta para la investigación en chips cuánticos en diamante - Fase 1	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad de la entidad solicitante" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
10	MIE-010100-2024-55	B86193927	SEYS MEDIOAMBIENTE	RADARES DE ONDAS MILIMÉTRICAS PARA APLICACIONES DE ALCANCE ULTRA-CORTO (ROMA2UC)	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
11	MIE-010300-2024-9	B10955672	INNOVA IRV MICROELECTRONICS SL	"POLOSEM" Polo de semiconductores - Plataforma de Innovación para Startups de Microelectrónica	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025
12	MIE-010100-2024-49	A08480519	LASING S.A	Litografía y caracterización de semiconductores mediante métodos ópticos no invasivos de microscopia (interferencia y confocal) y Escritura de LUMEN láser directa DUV sin máscara.	La actuación no cumple el criterio de "Elegibilidad del proyecto presentado" según lo dispuesto en el Anexo IV de la Orden ITU/1144/2024, de 16 de octubre.	04/06/2025